行政院原子能委員會

委託研究計畫研究-期末報告

高效能環保量子點結合光採集器開發之研究

Development of quantum-dot light collectors with environmental friendliness and high efficiency

- 計畫編號:107A020
- 受委託機關(構):國立交通大學
- 計畫主持人:曾院介
- 聯絡電話: 03-5731898
- E-mail address : <u>vctseng21@mail.nctu.edu.tw</u>
- 研究期程:中華民國 107年3月至107年12月
- 研究經費:新臺幣43 萬元
- 核研所聯絡人員:陳柏聞
- 報告日期: 107年12月20日

4	'文摘	要	3
英	文摘	要	4
壹	、計	畫緣起與目的	5
	- 、	計畫緣起	5
	ニ、	計畫目的	8
貢	、研	究方法與過程	9
	- `	環境光採集器研究方法	9
	ニ、	環境氣體(一氧化碳及氫氣)偵測器研究方法1	1
爹	. `	主要發現與結論2	0
頛	t 、	結論與成果評估2	7
任		参考文獻2	8

中文摘要

本計畫擬開發微結構型(如量子點及異質多層薄膜)應用於環境採 集器(如環境光採集器與環境氣體偵測器)開發。本研究計劃工作主軸 分成兩部分探討:(1)致力於對環境友善之無毒性量子點製備,這些環 保量子點具有獨特的光物理性質,用來研究環境光採集器(導光薄膜) 製作。(2)藉由磁性多層膜Co/Pd交錯推疊結構,具有異質界面特殊性, 能提高環境氣體偵測器靈敏度。結合(1)和(2)兩點所開發出微結構環境 採集器具有高附加應用價值之可行性。可望在未來相關產業大量佈局 形成智慧監控網路,提升產業效能。

英文摘要

The project plans to develop micro-structures (quantum dots and heterogeneous multilayer films) for applying to environmental energy collectors: such as ambient light collectors and ambient gas detectors.

The research project is divided into two parts: (1) an environmentally friendly non-toxic quantum dot preparation, has unique photo-physical properties for ambient light collectors (light guide film) and (2) a heterogeneous interface of the magnetic multilayer Co/Pd film has specificity property, which can improve the sensitivity of the ambient gas detector. Combining the two points (1) and (2), the micro-structured environment collectors own the feasibility of high added application value. In the future, it is expected that a large number of smart surveillance networks will be deployed in related industries to enhance industrial efficiency.

壹、計畫緣起與目的

一、計畫緣起

Solar Window 為綠色能源研究熱門主題,也稱之環境光採集器,由 於現今高樓大廈的外部幾乎是大面積的落地窗玻璃,若能在玻璃上方 結合一層吸光材料形成導光薄膜元件,就能多一道途徑去利用太陽光 源,將一部分太陽光轉換成近紅外光,可供玻璃側邊之太陽能電池使 用;一部分可見光則會穿透過去,可當作窗戶的功能,如圖 1所示。



圖 2、Solar Window 示意圖

不過目前高效率之導光薄膜發光元件都是利用 CdSe/CdS 當作吸光 材料,而且在製作過程中都是利用有機溶劑 (例如:甲苯、氯仿等), 這些都是對環境有危害的。對於「綠能」來說,本研究是利用無毒、 環保的金奈米糰簇當作量子點,製作過程中也只使用去離子水,相比 於 CdSe/CdS 是較環保的。且金奈米糰簇的優異光學特性,例如:低 再吸收、高穩定性都有機會取代 CdSe/CdS 製作出高效率的導光薄膜 發光元件。



圖 3、導光薄膜發光元件工作原理示意圖

而導光薄膜發光元件之工作原理為圖 3 所示,可將大部分的光源波導 到元件側邊,因折射率不同造成光源在元件內全反射現象,形成導光 薄膜發光。

另外,環境氣體偵測器主要針對氫氣與一氧化碳氣體介紹。一 氧化碳(CO)氣體感測器依感測原理,可分為半導體式、光學式與電化 學式等。我們利用中華民國專利檢索系統,查詢「一氧化碳氣體感測 器」之相關資料,並整理於表1。從表中可得知,目前在本國申請的 一氧化碳氣體感測器專利以半導體式和電化學式為主。其中又以半導 體式氣體感測器為大宗,材料以金屬氧化物為主,如:氧化銦(In₂O₃)、 氧化錫(SnO₂)、氧化鋅(ZnO)、氧化鐵(Fe₃O₄)或氧化鎢(WO₃)等。然而, 這些材料多半選擇性和穩定性較差,且需要較高的操作溫度,不利於 低溫之工作環境。此外,一般半導體式感測器的材料製備,大多需要 高溫製程。以SnO₂為例,其製程溫度高達1400°C,且CO感測器亦 需要高溫200~400°C之工作溫度,使感測器的製作成本大幅提高。另 一方面,電化學式的感測器,其感測材料為液態。為避免電解液洩漏 造成短路的情形,對於封裝的密閉性要求較高。同時,作為氣體感測 器又需確保氣體能流通,因此相對又增加了電解液洩漏的機會,使得 封裝難度提升。此外,為了減緩電解液的流失,大多在電解液槽與電 極之間做了多重防護措施,相對地使其機構複雜化。而光學式感測器, 受限於光學元件尺寸,因此通常體積較大,不利於行動裝置之應用; 現行商用感測器元件與本實驗室開發之氣體感測器(IF40)比較列於表 2。

專利公開號		原理	感應層	案例概況		
				工作溫度(°C)	吸附(min)	脫附(min)
1	201021912	觸媒式	二氧化鈦	60~120	10	N/A
2	I264533	電化學	氫氧化鈷	80	10	10
3	565691	半導體式	氧化鈷	50~300	3	1
4	I324678	半導體式	氧化錫	感測器製備法		
5	533305	電化學	H_2SO_4	感測器製備法		
6	200706496	半導體式	氧化錫	感測器製備法		

表1、中華民國專利檢索之一氧化碳感測器。

表 2、氣體感測元件比較表

型號	IF40	MQ-8	PTCD10	ЕС4-1000-Н2
				TOR EC410 TORN SENSOR No CSEW00011
感測器種類	阻值式	阻值式	熱傳導式	電化學式
	(合金)	(氧化物)		

量測原理	異常霍爾磁阻	阻值測量法	熱分析法	電流分析法
偵測範圍(ppm)	100-10000	100-10000	0-30000	0-1000
解析度(ppm)	100	100	170	10
能耗	< 1mW	≤900mW	未提及	未提及
限制條件	無	預熱 24 小時	加熱電流 20mA	無

二、計畫目的

由於氫能源對環境友善,長久以來被認為是有潛力的替代能源^{[1-2]。} 它在相關產業中有著廣泛的應用性,如燃料電池汽車,航太產業,氫 燃料發電和金屬精煉等。而目前生產氫氣的方式主要是通過甲烷蒸汽 轉化。

水煤氣轉化反應:
$$CO + H_2O => H_2 + CO_2$$
 (2)

總反應: $CH_4 + 2H_2O \Longrightarrow 4H_2 + CO_2$ (3)

當甲烷和水煤氣轉換反應未完全時,會在轉換氣體中留下少量的 一氧化碳(CO)^[3-4]。由於幾個 ppm 的一氧化碳可能導致燃料電池性能 的顯著降低,因此它被認為是 Pt 基催化劑的有效毒物^[5]。因此,在這 些應用需求,迫切需要具有檢測高濃度 H₂和低濃度 CO 的感測器。此 外,氫氣氣體具有高度易燃性,所以在氫氣的生產、儲存和使用過程 中的安全問題也越來越重要。為了因應相關產業應用,設計感測器能 同時對 H₂和 CO 進行監測是氫能源科技所急需的技術。

今年也在 APL 期刊發表氫氣/一氧化碳 (H₂/CO) 雙氣體感測器, 利用磁性薄膜的異常霍爾效應 (Anomalous Hall Effect, AHE),開發低 耗能並具有聯網功能的雙氣體感測器。感測元件是以奈米薄膜製程, 不需額外加熱源,在感測器的原型 (prototype) 測試中,相較市售氣 體感測器,具有低功耗並可同時檢測兩種氣體之優勢而具有商業化的 潛力。此外,先前研究已申請專利並通過,其它專利也在陸續申請中。 雙氣體感測相關展示影片請參考以下連結。

(https://youtu.be/BrHkqgPTYH8)

貳、研究方法與過程

一、環境光採集器研究方法

本研究使用的無毒、環保之量子點金奈米糰簇,但是它本身的量 子產率在溶液中大概只有 0.4%,為了使它在導光薄膜發光元件中的發 光效率提高,因此在實驗中嘗試加入鋅離子以及製作成導光薄膜發光 元件,發展高量子產率的導光薄膜發光元件。

(一) 金奈米糰簇製備^[6]

利用 HAuCl₄ 和 GSH 為前驅物製備水溶性金奈米團簇,首先將 0.115g的GSH與5ml的DI water 攪拌均勻後,再加入5ml濃度為50mM 的HAuCl₄,混合後的溶液呈現黃褐色,攪拌至透明顏色即可放入微波, 以90°C 微波三小時,微波後等待冷卻,即可得到水溶性金奈米團簇。

(二) 鋅-金奈米糰簇製備

首先,取0.014g 的 ZnCl₂ 與 2ml 的 DI water 均勻攪拌後,再加入 0.2g 的 GSH 及 2ml 的水溶性金奈米團簇,攪拌均勻後即可得到 pH=2 的水溶性鋅-金奈米團簇。

再加入濃度為 1N 的 NaOH 調控至 pH=4,這時溶液中會有少許的

粉末沉澱,取出上清液後就能得到最終的 pH=4 的水溶性鋅-金奈米團 簇,pH=4 的溶液在 365nm 的 UV 燈下觀察比 pH=2 的溶液螢光發光 強度較強。



圖 4、金奈米糰簇、鋅-金奈米糰簇 pH2、鋅-金奈米糰簇 pH4(由 左至右);日光燈(左)、365nm UV 燈(右)

(三) 導光薄膜發光元件製備

本元件選用 Polyvinylpyrrolidone (PVP)當作高分子聚合物。首先, 取 0.1g 的 PVP 與 1ml 的 DI water 利用超音波震盪機約 20 分鐘均勻混 和後,再加入 1ml 的水溶性鋅-金奈米團簇 pH4,一樣再次放入超音波 震盪機 20 分鐘均勻混合後,把模式調成 DEGAS 模式約 10 分鐘,去 除氣泡,完成後即可把樣品塗佈在已用臭氧(O₃)處理過變成親水性的 玻璃基板(3×3cm²)上,再將樣品放入烘箱用 60 度烘烤約 3 小時,即可 完成導光薄膜發光元件。



圖 5、導光薄膜發光元件日光燈(左)、365nm UV 燈(右)

二、環境氣體(一氧化碳及氫氣)偵測器研究方法

本研究針對 CoPd 磁性薄膜探討其對於一氧化碳及氫氣反應的反應,首先設計相同厚度三種不同比例的鈷鈀合金結構,利用磁控濺鍍於 p-type 矽基板上沉積 20nm 厚的 Co₂₀Pd₈₀、Co₃₀Pd₇₀以及 Co₄₀Pd₆₀ 合金單層膜;其二為選出對一氧化碳反應較好的試片(Co₂₀Pd₈₀),藉由改變厚度,利用異向性觀察磁性質變化,最後再利用多層膜結構增強垂 直異向性,提升氫氣反應性與訊號輸出。

研究後期我們製備圖案化的感測器薄膜透過異常霍爾效應量測其 磁阻對氣體濃度的變化,並利用 Arduino 開發平台驗證氣體感測元件 模組化的可行性,最後透過 WiFi 傳送檢測訊號達到遠端監控系統開 發之應用。感測器的驗證,我們採用 Arduino 單晶片機作為初始平台 的模組化,其中垂直方向電阻值變化率(ΔR_{xy})透過感測平台由類比轉 為數位訊號以便透過處理器運算後即時顯示在外接 OLED 螢幕上並透 過 WiFi 模組傳送無線訊號達成遠端設備進行即時監控。



圖 6、實驗流程圖

(一) 濺鍍系統

本實驗濺鍍系統背壓為 1x10⁻⁷ Torr, 濺鍍距離為 20 cm, 試片可經 由 Loadlock 進入腔體,故主腔體不需要破大氣。使用質流控制器與蝴 蝶閥控制工作之壓力。Co 鍍膜使用 DC 電源供應器,工作功率為 25W; 而 Pd 鍍膜使用 RF 電源供應器,工作功率為 20W,工作壓力皆為 5x10⁻³ Torr,工作溫度為常溫。濺鍍後之試片一部分使用 VSM 量測其磁性質, 另一部分 Lift off 出 Hall-bar 之圖型以進行電性量測。量測環境在一密 閉之腔體, 背壓為 1x10⁻³ Torr, 可外加磁場最高到 4000 Oe, 電訊號經 由 Feedthrough 連出腔體。

本實驗使用真空磁控濺鍍系統製備試片。其為物理氣相沉積(PVD) 之一種,原理為在靶材施以負電壓,而試片載台施以正電壓電場,再 通以微量氣體 (如 Ar),氣體的價電子會因此電場而游離,形成正電 氣體離子與負電子。正電氣體離子因電場加速撞擊靶材,靶材原子受 到撞擊獲得能量使得脫離靶材附著於欲鍍試片上,如圖 7(a)。

在靶材下方置入雨組磁極相反之同心圓磁鐵,故靶材之表面會有 向心方向之磁力線(圖 7(b))。而當正電氣體離子撞擊靶材同時會擊出 二次電子,此電子的行徑方向受到表面磁場作用,而部分電子會受羅 倫茲力 (Lorentz force) 而往靶材撞擊,藉此又產生更多二次電子。此 連鎖反應會發生在磁控濺鍍靶材上的一特定半徑的圓上,如圖 7(c), 使撞擊效率提升,進而使濺鍍速率提升。之羅倫茲力而進行特定半徑 之圓周運動。



圖 7、濺鍍系統示意圖 (a)濺鍍腔體與原理示意圖,(b)磁控濺鍍 槍內部之磁鐵構造示意圖,(c)濺鍍時之電漿輝光,可見電子移動受表 面磁場之羅倫茲力而進行特定半徑之圓周運動。 (二) 黄光微影製程

元件製備採用半導體製程黃光微影技術(圖 8)將欲鍍製之基板 以旋轉塗布法上光阻,光阻型號為FH6400;後以90°C進行90秒之 軟烤。隨後進行曝光,光源為 1000W 之 NUV (Near Ultraviolet, 300-400nm),曝光時間為3秒,對位間距 60μm。曝光後進行顯影, 顯影劑為FHD5,顯影時間20秒,接著浸水定影。定影後以光學顯微 鏡確認顯影品質,確認後以120°C進行3分鐘之硬烤。此時試片上即 有光阻形成之圖形,接著置入磁控濺鍍腔體進行濺鍍製程。

鍍膜製程後,使用丙酮 (Acetone) 與異丙醇 (IPA) 清洗去除試片 表面之光阻,同時去除光阻上之鍍膜,留下欲鍍之圖案即完成。



圖 8、掀離 (Lift-off) 製程示意圖。



圖 9、感測元件 Hall-bar 設計。

(三) 真空電性量測

本實驗電性量測使用實驗室自製腔體系統,圖 10。真空腔體背壓為 1x10⁻³ torr,電磁鐵極限磁場大小為 4000Oe,氣體經由分流管,可 經過質量控制器或是直接通入腔體,分別對應不同氣壓做調整。電訊 號施加與量測使用 keithley 2400 經由 feedthrough 進入腔體,腔體內使 用通用型 3.5 mm AUX 4 極轉接頭連接快拆型試片載台,在其焊上導 線以量測有圖型之試片的電訊號,之後放入腔體磁鐵中央。導線連接 前後端為施加電流,電流大小為 5mA。量測系統由自製之 Labview 軟 體操作介面控制,可設定施加試片電流與電磁鐵磁場大小、等待時間 與量測間距。

對於試片與導線連接的細節,試片放置於載台上後,導線經由銀 膠 (TED PELLA, Leitsilber 200 Silver Paint) 連接於試片上,垂直立 於磁鐵之間使磁場垂直於膜面。導線連接垂直電流方向以量測霍爾電 阻 (R_{Hall}, R_{xy});連接平行電流方向則量測電阻率 (R_{xx})。如此即可在 腔體內通入氣體,同時能夠量測 Rxy 與 Rxx 對氣體濃度的變化。實際 感測元件接線如圖 11 所示。



圖 10、真空電性量測設備。



圖 11、(a)氣體感測元件實際接線,(b)腔體內實際量測圖。



圖 12、氣體感測元件接線示意圖。

(四) 磁性量測

1.震動樣品磁力計 (Vibrating sample magnetometer, VSM)

我們由 VSM 獲得試片室溫之水平、垂直磁性質(圖13)。其原理 為放置試片於一磁場中,試片周圍擁有感應線圈,並使試片做 Z 方向 之正弦波運動。試片受磁場磁化而運動使磁力線變化,感應線圈因此 產生感應電壓,且此電壓與材料磁矩 (Magnetic moment) 成正比。因 此施加隨時間變化之不同磁場,即可獲得材料之遲滯曲線。

2.磁光柯爾效應儀 (Magneto-Optical Kerr Effect, MOKE)

將線偏振光(由左旋圓偏振光和右旋圓偏振光所組成)入射於磁 性材料反射後,由於左旋圓偏振光與右旋圓偏振光在樣品中傳播速率 不同而產生相位差,再加上左旋圓偏振光與右旋圓偏振光的吸收程度 不同而造成振幅不相同,經過樣品反射後,轉為橢圓偏振光的現象; 我們利用磁光柯爾效應量測合金薄膜樣品磁特性的變化,當折射率、 入射角、入射光波等影響磁光訊號的因素皆相同時,所測量的柯爾訊 號 (Kerr intensity),可正比於材料的磁化強度(圖 14)。



圖 13、震動樣品磁力計。



圖 14、磁光柯爾效應儀。

(五) 元件模組化設計

我們利用 Arduino 開發平台驗證氣體感測器元件的模組化可行性, 元件訊號經由異常霍爾效應產生並以電壓輸出類比訊號,訊號經由一 級放大器(AD8495)放大後以24 位元之類比數位轉換器(LTC2400)轉換 為數位訊號並以串行外設埠 (Serial Peripheral Interface Bus, SPI)將 訊號傳送至 Arduino Uno Rev3 進行運算處理,處理後訊號以 I²C 協定 即時傳送並顯示於外接 0.96 吋 OLED 螢幕,或搭配 WiFi 模組 (ESP8266)與智慧型設備連線傳送監控資料。



圖 15、磁阻式氣體感測器元件模組化概念以及與 Arduino 單晶片結合

之驗證平台。

參、 主要發現與結論

本研究製備了可用於氫檢測的磁性多層膜結構[Co(t)/Pd(t)]n(t=1,2 nm,n=10,20),並利用異常霍爾效應(AHE)檢視樣品的氣體感測能 力。選擇 Co/Pd 是因為最近的研究表明,這種材料組合或類似材料在暴 露於 H2時具有顯著的性質變化。通過改變 Co/Pd 界面向異性,我們能 夠改變 AHE 信號,從而微調設備的 H2檢測靈敏度。同時,我們也利用 表面局部結構(Local structure)的調變,開發出具有 H2/CO 雙氣體感測 能力的磁性氣體感測器。相關研究中¹²,我們使用臨場磁光克爾顯微鏡 (MOKE)和同步輻射 X 光吸收光譜(XAS)分析 H2 誘導磁性的基本機制。 並利用一個 Arduino 原型平台來驗證氣體感測器的模組化

(Modularization) 可行性。

以氫氣檢測為例,圖 15 顯示了(a) n(10)、(b) n(20)在平行膜面(in-plane, IP) 與垂直膜面 (out-of-plane, OP) 的磁滯曲線。[Co(t)/Pd(t)]n 多層膜的 堆疊順序則顯示於插圖中。由於 Co(Pd)厚度的變化,在樣品 n(10)和 n(20) 分別展現出平行膜面與垂直膜面的磁異向性。



圖 16、水平磁場(IP)和垂直磁場(OP)方向的(a)n(10)和(b)n(20)的磁滯迴 線。右下插圖顯示相應的[Co/Pd]n 多層結構。

圖 16 為本團隊所設計之霍爾感測元件圖樣 (Pattern) 與量測結果, 顯示在曝露氫氣後,兩種樣品的 R_{xx} 和 R_{xy}均發生變化,這表明電阻的 變化(ΔR)可以當作此種多層膜元件的信號輸出。因為其與磁場存在關聯 性,我們認為 ΔR_{xy} 比起 ΔR_{xx} 提供了更有潛力的信號。同時,我們注意 到 n(20)樣品在 R_{xy} 對磁場的作圖中,具有明顯的磁滯曲線。這是由於 n(20)的垂直磁矩異向性 (PMA) 對 AHE 造成的貢獻,即較強的 PMA 將 提升霍爾電阻率中 AHE 貢獻項的 M_z。並且由於強的電磁耦合作用於垂 直方向導致 R_{xy}表現出與磁性材料相似的磁滯曲線。此外,n(20)樣品的 磁滯曲線在零磁場下亦保有較大的殘留磁化量(M_r),表示此樣品可在沒 有外加磁場條件下作用。



圖 17、(a)量測霍爾效應的[Co/Pd]n 霍爾元件示意圖[尺寸: L_{xx}(橫 向)=3240μm; L_{xy}(垂直)=20μm],在使電流沿著橫向流過並施加一垂直 膜面磁場後量測其 R_{xx}(橫向) R_{xy}(垂直)。(b) n(10)、(c) n(20)在75KPa 氫 氣壓力下反應的 R_{xx}(單位於右側 Y 軸)與 R_{xy}(單位於左側 Y 軸)。

圖 17 (a)和(b)分別為 n(10)和 n(20)樣品在不同氫氣濃度(0.7x105、 2.1x10⁵、4.7x10⁵、7.3x10⁵ ppm)與變化磁場下(0、400 以及 2500 Oe)的 ΔR_{xv} 對時間之作圖,此數據展現出由氫氣引導的 ΔR_{xy} 是具有重現性且反應 快速的。在 n(10) 樣品中,若無外加磁場 ΔR_{xy} 將較小,但也隨著外加場 强的增加而提升,此一現象可以理解為外加場在垂直膜面方向所貢獻的 磁矩(即 M_z)增加所導致。然而在 n(10)樣品中,只有在高磁場的情況下 (2500 Oe), ΔR_{xx} 才對氫氣壓力的變化有較明顯的反應; 相反的在 n(20) 中儘管移除了外加磁場, ΔRxv 依舊對氫氣壓力的變化敏感,這是因為 n(20)的本質 M_n(即其 PMA 特性)在沒有外加場的狀況下增強了 AHE 效 應,且此種物理現象將直接由 ΔR_{xy} 反應得知。圖 17 (c)表示外加場(H) 在 0 和 2500 Oe 時 ΔRxy 與氫氣壓力的關係。在此研究中偵測最低的氫 氣濃度約為 100 ppm。n(10)樣品在 H = 2500 Oe 時線性 ΔR_{xy} 的反應能力 高達氫氣濃度約等於 7x10² ppm,而在移除外加場後對氫氣壓力變得不 敏感。而 n(20)樣品能在無外加場的狀況下檢測出同樣的濃度範圍,這 說明了 n(20)比起 n(10)更適合作為感測器。此外考慮到我們氣體感測系 統的體積(約為5公升),而基於理想氣體方程,氫氣的檢測範圍估計為 $0 \sim 10^5$ ppm \circ

23



圖 18、(a)和(b)分別為 n(10)和 n(20)樣品在不同氫氣濃度(0.7x105、 2.1x105、4.7x105、7.3x105 ppm)與變化磁場下(0、400 以及 2500 Oe)的 ΔRxy 對時間之作圖;(c)表示外加場(H)在 0 和 2500 Oe 時 ΔRxy 與氫氣 壓力的關係。

為了使感測器具有不同的氣體感測能力,我們採用 n(20)作為基底進 行表面改質。圖 18 (a) (b)和(c) (d)分別為 n(20)樣品,在表面改質前後, 與不同氣體反應時的 R_{xy} 作圖。此數據清楚顯示改質前的 n(20)只對氫氣 有反應,在一氧化碳下沒有任何變化。作為對比,改質後的 n(20)不僅 對氫氣有反應,也會因為一氧化碳的吸附而產生變化。由於一氧化碳的 吸附作用僅會發生在薄膜表面,顯示此多層膜的材料結構,可藉由材料 表面吸附形為影響其本身的磁交換耦合特性。也說明藉由材料表面的處 理,可以改變感測器的氣體選擇性。表示此感測器的反應不侷限於單一 氣體偵測,也可藉由薄膜表面處理,能持續發展出其他氣體感測之應用, 提升感測器的產品應用性。



别對於H₂/CO 氣體的各別反應。

圖 19 (a)和(b)分別為 n(20) 樣品表面改質前和 n(20)改質後,在不同 氫氣/一氧化碳濃度的 ΔR_{xy}對時間之作圖。圖(a)再次顯示出 n(20)對氫氣 反應的單一性與氣體濃度相依性。而圖(b)顯示表面處理後,樣品具有雙 氟體感測之能力。此外,改質後的樣品對於低濃度的氣體偵測也較為靈 敏,適合作為高危險性(低劑量)的環境監測應用。圖(c)(d)顯示兩種樣品 對應不同的氣體感測範圍。n(20)的感測能力廣,範圍涵蓋 0~10⁵ ppm。 而 n(20)改質後的感測能力雖然在 800 ppm 後便開始趨於飽和,但是能 提供較佳的濃度解析能力(resolution)。恰好符合氫能源產業,檢測高濃 度 H₂和低濃度 CO 感測器的需求。



圖 19、(a)和(b)分別為 n(20) 樣品表面改質前和 n(20)改質後,在不同氫 氣/一氧化碳濃度的 ΔR_{xy} 對時間之作圖。

肆、 結論與成果評估

本委託合作計畫受核研所電漿鍍膜實驗室之託。研究具微結構環境 能源感測器製備應用於環境光採集器與環境氣體(一氧化碳及氫氣)感測 器薄膜模組化。整合獵能器儲能模組自組供電開發,提供未來智慧城市 所需多功能感測器整合開發。以 Arduino 開發平台作為驗證氣體感測器 模組化可行性的測試結果顯示於圖 20,顯示感測元件能實際應用於監測 系統的開發,有機會與半導體製程結合開發崁入式系統裝置,廣泛布局 建構智能監測網路。(實際拍攝影片: <u>https://youtu.be/BrHkqgPTYH8</u>)



圖 20、磁阻式氣體感測器實際檢測結果(a)模組化感測平台與手機遠端 監控。(b)、(c)為通氣前後 OLED 螢幕的即時數值變化結果。(e)、(f)為 通氣前後手機螢幕的遠端監控結果。



圖 21、開發出微結構環境採集器具有高附加應用價值之可行性智能監測 網路示意圖。

伍、 參考文獻

- 1. C. J. Winter, Int. J. Hydrogen Energy 34, S1 (2009).
- D. Cecere, E. Giacomazzi, and A. Ingenito, Int. J. Hydrogen Energy 39, 10731 (2014).
- D. Ipsakis, P. Kechagiopoulos, C. Martavaltzi, S. Voutetakis, P. Seferlis,
 P. Daoutidis, and F. Stergiopoulos, Comput. Aided Chem. Eng. 24, 913 (2007).
- F. Marino, C. Descorme, and D. Duprez, Appl. Catal. B: Environ. 54, 59 (2004).
- D. Y. Chung, H. Kim, Y. H. Chung, M. J. Lee, S. J. Yoo, A. D. Bokare, W. Choi, and Y. E. Sung, Sci. Rep. 4, 7450 (2015).
- J. Zhang, Y. Yuan, Y. Wang, F. Sun, G. Liang, Z. Jiang, S.-H. Yu, Microwave-assisted synthesis of photoluminescent glutathione-capped Au/Ag nanoclusters: A unique sensor-on-a-nanoparticle for metal ions, anions, and small molecules, Nano Research, 8 (2015)2329-2339.